PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-259804

(43) Date of publication of application: 16.09.1994

(51)Int.CI.

G11B 7/135

G11B 7/00 G11B 7/14

(21)Application number: 05-048919

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

10.03.1993

(72)Inventor: HAYASHI HIDEKI

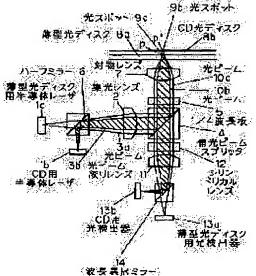
MIZUNO SADAO ITO NOBORU

(54) OPTICAL INFORMATION RECORDING AND REPRODUCING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To record and reproduce information on an optical disk with a base material thickness different from each other in an optical information recording and reproducing device.

CONSTITUTION: This device incorporates a semiconductor laser 1b for reproducing a CD optical disk and the semiconductor laser 1a for recording and reproducing a thin optical disk with the base material thickness different from that of the CD optical disk, and a semiconductor laser 1b light source is displaced to an optical axis than a semiconductor laser 1a light source. A spherical aberration occurring when the CD optical disk is reproduced by the semiconductor laser 1a for the thin optical disk is corrected by reproducing the CD optical disk with the semiconductor laser 1b, and a recording medium with the base material thickness different from each other is reproduced by a simple optical system.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24.02.2000

[Date of sending the examiner's decision of

25.12.2001

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3309470

[Date of registration]

24.05.2002

[Number of appeal against examiner's decision

2002-01282

of rejection]

	ė,	

[Date of requesting appeal against examiner's 24.01.2002 decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平6-259804

(43)公開日 平成6年(1994)9月16日

(51)Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G11B	7/135	Z	7247-5D		
	7/00	Q	7522-5D		
	7/14		7247-5D		

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 6 頁)

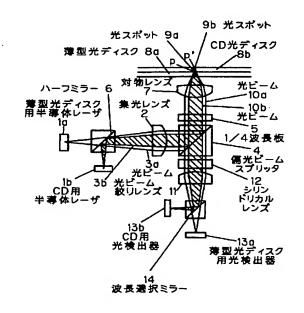
(21)出願番号	特願平5-48919	(71) 出願人 000005821
		松下電器產業株式会社
(22)出顧日 3	平成5年(1993)3月10日	大阪府門真市大字門真1006番地
		(72)発明者 林 秀樹
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
		(72)発明者 水野 定夫
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
		(72)発明者 伊藤 昇
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
		(74)代理人 弁理士 小銀治 明 (外2名)

(54) 【発明の名称 】 光情報記録再生装置

(57)【要約】

【目的】 光学情報再生装置において、基材厚の異なる 光ディスクに記録・再生する。

【構成】 CD光ディスク再生用半導体レーザ1 bと基材厚の異なる薄型光ディスク記録再生用半導体レーザ1 aを含み、半導体レーザ1 b発光源は半導体レーザ1 a 発光源より光軸に偏位してしている。この半導体レーザ1 bでCD光ディスクを再生することによりにより、薄型光ディスク用半導体レーザ1 aでCD光ディスクを再生しようとした場合発生する球面収差を補正しており、簡単な光学系により基材厚の異なる記録媒体を再生することを可能としている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】第1および第2の光源と、各々の光源からの光ビームを略同一光路に合成する光ビーム合成手段と、第1の光ディスクに対しては第1の光源からの光ビームを収束させかつ第1の光ディスクと基材厚みの異なる第2の光ディスクに対しては第2の光源からの光ビームを収束させる収束光学系と、第1および第2の光ディスクからの反射光を受光する光検出器とからなる光情報記録再生装置。

1

【請求項2】第1の光源から光ビーム合成手段までの光 10 路長と、第2の光源から前記光ビーム合成手段までの光 路長に光路差を設けたことを特徴とする請求項1記載の 光情報記録再生装置。

【請求項3】第1および第2の光源と、各々の光源からの光ビームを略同一光路に合成する光ビーム合成手段と、第1または第2の光源と前記光ビーム合成手段の間に設けた平行板ガラスと、第1の光ディスクに対しては第1の光源からの光ビームを収束させかつ第1の光ディスクと基材厚みの異なる第2の光ディスクに対しては第2の光源からの光ビームを収束させる収束光学系と、第1および第2の光ディスクからの反射光を受光する光検出器とからなる光情報記録再生装置。

【請求項4】光ビーム合成手段として、第1および第2の光源の偏光方向を直交させ、偏光素子により各々の光源からの光ビームが略同一光路になるよう合成したことを特徴とする請求項1、2、または3記載の光情報記録再生装置。

【請求項5】光ビーム合成手段として、第1および第2の光源の波長に差を設け、波長フィルターにより各々の光源からの光ビームが略同一光路になるよう合成したことを特徴とする請求項1、2または3記載の光情報記録再生装置。

【請求項6】発光点が光軸方向に異なり光軸直交方向に近接する第1および第2の光源と、第1の光ディスクに対しては第1の光源からの光ビームを収束させかつ第1の光ディスクと基材厚みの異なる第2の光ディスクに対しては第2の光源からの光ビームを収束させる収束光学系と、第1および第2の光ディスクからの反射光を受光する光検出器とからなる光情報記録再生装置。

【請求項7】第1および第2の光源と、各々の光源からの光ビームを略同一光路に合成する光ビーム合成手段と、第1の光ディスクに対しては第1の光源からの光ビームを収束させかつ第1の光ディスクと基材厚みの異なる第2の光ディスクに対しては第2の光源からの光ビームを収束させる収束光学系と、第1および第2の光ディスクからの反射光を分離する光ビーム分離手段と、分離された2つの反射光を各々受光する2つの以上の光検出器とからなることを特徴とする光情報記録再生装置。

【請求項8】第1および第2の光源と、各々の光源からの光ビームを略同一光路に合成する光ビーム合成手段

と、第1または第2の光源と前記光ビーム合成手段の間に設けた平行板ガラスと、第1の光ディスクに対しては第1の光源からの光ビームを収束させかつ第1の光ディスクと基材厚みの異なる第2の光ディスクに対しては第2の光源からの光ビームを収束させる収束光学系と、第1および第2の光ディスクからの反射光を分離する光ビーム分離手段と、分離された2つの反射光を各々受光する2つ以上の光検出器とからなることを特徴とする光情報記録再生装置。

【請求項9】発光点が光軸方向に異なり光軸直交方向に近接する第1および第2の光源と、第1の光ディスクに対しては第1の光源からの光ビームを収束させかつ第1の光ディスクと基材厚みの異なる第2の光ディスクに対しては第2の光源からの光ビームを収束させる収束光学系と、第1および第2の光ディスクからの反射光を分離する光ビーム分離手段と、分離された2つの反射光を各々受光する2つ以上の光検出器とからなることを特徴とする光情報記録再生装置。

【請求項10】発光点が光軸方向に異なり光軸直交方向に近接する第1および第2の光源と、第1の光ディスクに対しては第1の光源からの光ビームを収束させかつ第1の光ディスクと基材厚みの異なる第2の光ディスクに対しては第2の光源からの光ビームを収束させる収束光学系と、第1および第2の光ディスクからの反射光を分離する光ビーム分離手段と、分離された2つの反射光を各々受光する2つ以上の光検出器とからなることを特徴とする光情報記録再生装置。

【請求項11】光ビーム分離手段として、第1および第2の光源の偏光方向を直交させ、第1および第2の光ディスクからの反射光を偏光素子により分離したことを特徴とする請求項7、8、9または10記載の光情報記録再生装置。

【請求項12】光ビーム分離手段として、第1および第2の光源の波長に差を設け、第1および第2の光ディスクからの反射光を波長フィルターにより分離したことを特徴とする請求項7、8、9または10記載の光情報記録再生装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は基材厚の異なる光ディスクを記録再生する光情報記録再生装置に関するものである。

[0002]

50

【従来の技術】半導体レーザを用いた一般的な光情報記録再生装置を図4に示す。図4において、半導体レーザ61から出射した光は集光レンズ62により平行な光ビーム63となる。光ビーム63は偏光ビームスプリッター64にP偏光で入射することによりここを直進して、1/4波長板65を通り、反射ミラー66で光路を曲げられ対物レンズ67に入射する。対物レンズ67に入射

3

した光は結像点 P に絞り込まれ、光ディスク68の記録 媒体面上に光スポット69を形成する。次に、光ディスク68で反射した光ビーム70は、再び対物レンズ67と反射ミラー66および1/4波長板65を通って、偏 光ビームスプリッター64に入射する。光ビーム70は 1/4波長板65の作用によりS偏光になるため、偏光 ビームスプリッター64で反射して、絞りレンズ71と シリンドリカルレンズ72を通り、検出器73に受光される。光検出器73は、再生信号を検出すると共に、いわゆる非点収差法によりフォーカス制御信号を、プッシュプル法によりトラッキング制御信号を検出するように 構成されている。

【0003】このような構成の光情報記録再生装置に用いられる対物レンズ67は、光ディスク68の基材厚みを考慮して作られており、厚みの異なる光ディスクに対しては、球面収差が生じて記録再生ができなくなる。従来、コンパクトディスクやビデオディスクあるいは光磁気ディスク装置等に用いられる光ディスクの基材厚は全て1.2mmであったため、1つの光ヘッドでこれらの光ディスクを記録再生することが可能であった。

【0004】一方、近年、より高密度化を図るために、 対物レンズの開口数を大きくすることが検討されてい る。対物レンズの開口数を大きくすると光学的な分解能 が向上し、記録あるいは再生可能な周波数帯域を広げる ことができるが、光ディスク68に傾きがあると、光ス ポット69のコマ収差が従来以上に増加する。このた め、実用的には開口数を上げても結像性能が向上しない という問題がある。そこで、対物レンズの開口数を大き くしてもコマ収差が大きくならないように、基材厚の薄 い光ディスクを用いる試みがなされている。前記光ディ スク68と対物レンズ67の傾きによるコマ収差は、光 ディスクの厚みを薄くすると図5のようになる。図5の 横軸は光ディスクの基材厚を、縦軸は開口数を表してお り光ディスクと対物レンズが0.2°傾いた場合の、光 スポット69の光強度分布のピーク値の劣化が等しくな る点を計算したものである。図から開口数が0.5で光 ディスクの厚みが1.2mmの場合と、開口数が0.6 2で光ディスクの厚みがO. 6 mmの場合は前記ピーク 値の劣化がほぼ同等であることが判る。従って、開口数 を大きくする場合、光ディスクの基材厚を薄くすること により、光ディスクの傾きにより発生するコマ収差を従 来なみに抑えることができる。しかし、光ディスクの基 材厚を薄くした場合、上記球面収差により基材厚1.2 mmの光ディスクを記録再生することができなくなり、 光ヘッドの互換性はなくなる。このため、基材厚の薄い 光ディスクと1.2mmの光ディスクを1つの装置で記 録再生するには2個の光ヘッドが必要である。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記技術では 光ヘッドが少なくとも2個必要なことからコスト高にな 50

る上に、装置の小型化にも不都合であるという課題があった。本発明の目的は光学系をひとつとした上で、光源および検出光学系のみを基材厚ごとにもうけることにより、1つの光ヘッドで基材厚の異なる光ディスクを記録

4

再生することを可能とし低コストで小型の光情報記録再 生装置を実現することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は第1および第2の光源と、各々の光源からの光ビームを略同一光路に合成する光ビーム合成手段と、第1の光ディスクに対しては第1の光源からの光ビームを収束させかつ第1の光ディスクと基材厚みの異なる第2の光ディスクに対しては第2の光源からの光ビームを収束させる収束光学系と、第1および第2の光ディスクからの反射光を受光する光検出器とからなるよう構成したものである。

【0007】また、第1および第2の光源と、各々の光源からの光ビームを略同一光路に合成する光ビーム合成手段と、第1または第2の光源と前記光ビーム合成手段の間に設けた平行板ガラスと、第1の光ディスクに対しては第1の光源からの光ビームを収束させかつ第1の光ディスクと基材厚みの異なる第2の光ディスクに対しては第2の光源からの光ビームを収束させる収束光学系と、第1および第2の光ディスクからの反射光を受光する光検出器とからなるよう構成したものである。

【0008】さらに、発光点が光軸方向に異なり光軸直交方向に近接する第1および第2の光源と、第1の光ディスクに対しては第1の光源からの光ビームを収束させかつ第1の光ディスクと基材厚みの異なる第2の光ディスクに対しては第2の光源からの光ビームを収束させる収束光学系と、第1および第2の光ディスクからの反射光を受光する光検出器とからなるよう構成したものである。

[0009]

【作用】このような構成によって、基材厚の異なる2種類の光ディスクに対応することができ、対物レンズの開口数を上げて高密度化を図った薄型の光ディスクと、従来の1.2 mmの光ディスクに対して記録再生ができる。従って、1つの光ヘッドで互換性を犠牲にすること無く高密度化を図ることができ、小型・低コスト化が可能になる。

[0010]

【実施例】

(実施例1)以下本発明の第1の実施例について、図面を参照しながら説明する。図1において、薄型光ディスク用半導体レーザ1aから出射した光はハーフミラー6を通過し集光レンズ2により平行な光ビーム3aとなる。光ビーム3aは偏光ビームスプリッター4にS偏光で入射することによりここで反射して、1/4波長板5を通り、対物レンズ7に入射する。対物レンズ7に入射した光は結像点pに絞り込まれ、薄型光ディスク8aの

記録媒体面上に光スポット9 a を形成する。

【0011】次に、光ディスク8aで反射した光ビーム10aは、再び対物レンズ7と1/4波長板5を通って、偏光ビームスプリッター4に入射する。光ビーム10aは1/4波長板5の作用によりP偏光になるため、偏光ビームスプリッター4を直進して、絞りレンズ11とシリンドリカルレンズ12を通り、波長選択ミラー14を直進、薄型光ディスク用検出器13aに受光される。光検出器13aは、再生信号を検出すると共に、いわゆる非点収差法によりフォーカス制御信号を、プッシ10ュプル法によりトラッキング制御信号を検出するように構成されている。

【0012】また、本光ディスク装置は、薄型光ディスク用半導体レーザ1aとは、発光波長の異なるCD再生用の半導体レーザ1bを備えている。CD用半導体レーザ1bから出射した光はハーフミラー6を通過しその反射成分が集光レンズ2により略平行な光ビーム3bとなる。光ビーム3bは偏光ビームスプリッター4にS偏光で入射することによりここで反射して、1/4波長板5を通り、対物レンズ7に入射する。対物レンズ7に入射 20した光は結像点p'に絞り込まれ、CD光ディスク8bの記録媒体面上に光スポット9bを形成する。

【0013】次に、光ディスク8bで反射した光ビーム10bは、再び対物レンズ7と1/4波長板5を通って、偏光ビームスプリッター4に入射する。光ビーム10bは1/4波長板5の作用によりP偏光になるため、偏光ビームスプリッター4を直進して、絞りレンズ11とシリンドリカルレンズ12を通り、波長選択ミラー14で反射、CD光ディスク用検出器13bに受光される。光検出器13bは、再生信号を検出すると共に、い30わゆる非点収差法によりフォーカス制御信号を、プッシュプル法によりトラッキング制御信号を検出するように構成されている。CD用半導体レーザ1bからハーフミラー6までの距離は、薄型光ディスク用半導体レーザ1aからハーフミラー6までの距離に対し、CD光ディスク8b上での光スポット9bの集束度が再生に十分なほど向上するように補正されている。

【0014】(実施例2)以下本発明の第2の実施例について、図面を参照しながら説明する。図2において、薄型光ディスク用半導体レーザ21aから出射した光は40P偏光で偏光ビームスプリッタ26を直進し集光レンズ22により平行な光ビーム23aとなる。光ビーム23aはハーフミラー24に入射、ここでの反射成分が対物レンズ27に入射する。対物レンズ27に入射した光は結像点pに絞り込まれ、薄型光ディスク28aの記録媒体面上に光スポット29aを形成する。次に、光ディスク28aで反射した光ビーム30aは、再び対物レンズ27を通って、ハーフミラー24に入射する。ハーフミラー24を直進する成分は、絞りレンズ31とシリンドリカルレンズ32を通り、偏光ビームスプリッタ34を50

直進、 薄型光ディスク用検出器 3 3 a に受光される。 光 検出器 3 3 a は、 再生信号を検出すると共に、 いわゆる 非点収差法によりフォーカス制御信号を、 プッシュプル 法によりトラッキング制御信号を検出するように構成さ れている。

【0015】また、本光ディスク装置は、薄型光ディス ク用半導体レーザ21aとは、発光偏光方向が直行した CD再生用の半導体レーザ21bを備えている。CD用 半導体レーザ21 bから S偏光で出射した光は光路長補 正用カバーガラス35を通過、偏光ビームスプリッタ2 6で反射し集光レンズ22により略平行な光ビーム23 bとなる。光ビーム23bはハーフミラー24に入射、 ここでの反射成分が、対物レンズ27に入射する。対物 レンズ27に入射した光は結像点p'に絞り込まれ、C D光ディスク28bの記録媒体面上に光スポット29b を形成する。次に、光ディスク28bで反射した光ビー ム30 bは、再び対物レンズ27を通って、ハーフミラ -24に入射する。ハーフミラー24を直進する成分 は、絞りレンズ31とシリンドリカルレンズ32を通 り、偏光ビームスプリッタ34で反射、CD光ディスク 用検出器33bに受光される。光検出器33bは、再生 信号を検出すると共に、いわゆる非点収差法によりフォ ーカス制御信号を、プッシュプル法によりトラッキング 制御信号を検出するように構成されている。 CD用半導 体レーザ21bからハーフミラー26までの距離は、薄 型光ディスク用半導体レーザ21 aからハーフミラー2 6までの距離に対し、光路長補正用カバーガラス35を 用いることにより、CD光ディスク28b上での光スポ ット29 bの集束度が再生に十分なほど向上するように 補正されている。

【0016】 (実施例3)以下本発明の第3の実施例に ついて、図面を参照しながら説明する。図3において、 薄型光ディスク用半導体レーザ4 1 a から出射した光は ハーフミラー46表面で反射し集光レンズ42により平 行な光ビーム43 aとなる。対物レンズ47に入射した 光は結像点pに絞り込まれ、薄型光ディスク48aの記 録媒体面上に光スポット49aを形成する。次に、光デ ィスク48aで反射した光ビーム50aは、再び対物レ ンズ47を通って、ハーフミラー46の表面を通過し偏 光ビームスプリッター面であるハーフミラー46の裏面 にS偏光で入射することによりここで反射して、薄型光 ディスク用検出器53aに受光される。光検出器53a は、再生信号を検出すると共に、いわゆる非点収差法に よりフォーカス制御信号を、プッシュプル法によりトラ ッキング制御信号を検出するように構成されている。ま た、本光ディスク装置は、薄型光ディスク用半導体レー ザ41aとは、発光偏光方向が直行し半導体レーザ41 a に対して光軸方向に偏位し光軸直行方向に近接したC D再生用の半導体レーザ41bを備えている。CD用半 導体レーザ41 bから出射した光はハーフミラー46表 面で反射しその反射成分が集光レンズ42により略平行 な光ビーム43 bとなる。対物レンズ47に入射した光 は結像点p'に絞り込まれ、CD光ディスク48bの記 録媒体面上に光スポット49bを形成する。次に、光デ ィスク48bで反射した光ビーム50bは、再び対物レ ンズ47を通って、ハーフミラー46の表面を通過し偏 光ビームスプリッター面であるハーフミラー46の裏面 にP偏光で入射することによりここで通過し、薄型光デ ィスク用検出器53bに受光される。光検出器53b は、再生信号を検出すると共に、いわゆる非点収差法に 10 27 対物レンズ よりフォーカス制御信号を、プッシュプル法によりトラ ッキング制御信号を検出するように構成されている。C D用半導体レーザ4 1 bからハーフミラー4 6までの距 離は、薄型光ディスク用半導体レーザ41aからハーフ ミラー46までの距離に対し、CD光ディスク48b上 での光スポット49bの集束度が再生に十分なほど向上 するように補正されている。

[0017]

【発明の効果】本発明によれば、ひとつの光ヘッドにて 基材厚の異なるディスクを再生することが可能となる。 また、基材厚ごとの光学系の分離が容易になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第一の実施例における光学情報再生装

【図2】本発明の第二の実施例における光学情報再生装

【図3】 本発明の第三の実施例における光学情報再生装 置の側面図

【図4】 従来技術における光学情報再生装置の側面図

【図5】光学情報記録再生装置におけるレンズの開口数 30 50a, b 光ビーム と光ディスク厚みとの関係図

【符号の説明】

- 1 a 蒋型光ディスク用半導体レーザ
- 1 b CD光ディスク用半導体レーザ
- 2 集光レンズ
- 3 a、b 光ピーム
- 4 偏光ピームスプリッタ
- 5 1/4波長板
- 6 ハーフミラー
- 7 対物レンズ
- 8a 薄型光ディスク
- 8b CD光ディスク
- 9 a, b 光スポット
- 10a, b 光ビーム
- 11 絞りレンズ
- 12 シリンドリカルレンズ

13a 薄型光ディスク用光検出器

13b CD光ディスク用光検出器

14 波長選択ミラー

21a 薄型光ディスク用半導体レーザ

21b CD光ディスク用半導体レーザ

22 集光レンズ

23a、b 光ビーム

24 ハーフミラー

26 偏光ピームスプリッタ

28a 薄型光ディスク

28b CD光ディスク

29a, b 光スポット

30a, b 光ビーム

31 絞りレンズ

32 シリンドリカルレンズ

33a 薄型光ディスク用光検出器

33b CD光ディスク用光検出器

34 偏光ビームスプリッタ

20 35 光路長補正用カバーガラス

41a 薄型光ディスク用半導体レーザ

41b CD光ディスク用半導体レーザ

42 集光レンズ

43a、b 光ビーム

46 ハーフミラー

47 対物レンズ

48a 薄型光ディスク

48b CD光ディスク

49a, b 光スポット

53a 薄型光ディスク用光検出器

53b CD光ディスク用光検出器

61a 薄型光ディスク用半導体レーザ

61b CD光ディスク用半導体レーザ

62 集光レンズ

63 平行光ビーム

64 偏光ピームスプリッタ

65 1/4波長板

66 ハーフミラー

40 67 対物レンズ

68 光ディスク

69 光スポット

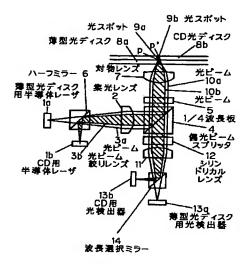
70 反射光ピーム

71 絞りレンズ

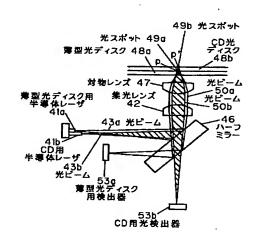
72 シリンドリカルレンズ

73 光検出器

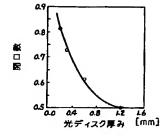
【図1】



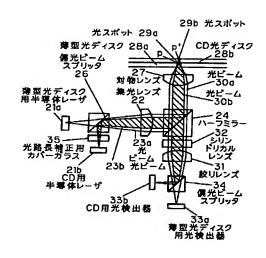
【図3】



【図5】



【図2】



【図4】

